06:07:12

# Особенности разрешенной во времени фотолюминесценции систем пористый кремний—алмазоподобная пленка углерода

© Ю.П. Пирятинский<sup>1</sup>, В.А. Семенович<sup>2</sup>, Н.И. Клюй<sup>3</sup>, А.Г. Рожин<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Институт физики НАН Украины, 252028 Киев, Украина <sup>2</sup>Институт сверхтвердых материалов НАН Украины, 254074 Киев, Украина <sup>3</sup>Институт физики полупроводников НАН Украины, 252028 Киев, Украина

(Поступило в Редакцию 29 ноября 1996 г.)

Изучена разрешенная во времени фотолюминесценция ( $\Phi\Pi$ ) систем пористый кремний–алмазоподобная пленка углерода. После нанесения пленки наблюдаются увеличение интенсивности  $\Phi\Pi$  углеродной пленки, изменение интенсивности и коротковолновый сдвиг полосы  $\Phi\Pi$  пористого кремния, зависящие от пористости его исходных слоев. Наблюдаемые изменения объясняются образованием на поверхности кремниевых нитей углеродных нанокластеров.

#### Введение

Перспектива создания на основе пористого кремния (ПК) излучающих элементов кремниевой оптоэлектроники [1,2] обусловливает значительный интерес исследователей к изучению свойств этого материала. Простота получения ПК и интенсивная фотолюминесценция (ФЛ) в видимой области спектра привели к появлению огромного количества работ в этом направлении [1-4]. Вместе с тем для объяснения ФЛ ПК в настоящее время выдвинуто ряд гипотез, связанных с предложениями о размерном квантовании носителей заряда, локализованных в тонких кремниевых нитях [1,2], о хемосорбции молекул на поверхности ПК и образовании силоксана, гидридов кремния и т. д. [5,6] и, наконец, об излучении границы раздела кремний-адсорбат [7]. С другой стороны, низкая деградационная стойкость ПК [5] существенно ограничивает возможность его практического применения. В этой связи представляются актуальными работы, направленные, с одной стороны, на поиск путей повышения деградационной стойкости ПК и, с другой стороны, дающие дополнительную информацию для понимания механизма видимой ФЛ ПК. Как отмечалось в работе [8], одним из путей получения такой информации может быть контролируемое удаление (или, наоборот, нанесение) адсорбата с поверхности (на поверхность) кремниевых нитей. Таким адсорбатом может быть газ, например молекулярный хлор [8], углерод в виде молекул фуллерена, внедренных в ПК [9], или другие вещества.

Учитывая результаты, полученные в работах [8,9], особый интерес представляет изучение влияния углерода на ФЛ ПК. Так в [8] было установлено, что повышенное содержание углерода в ПК может приводить при отжигах к его агломерации с образованием графитных нанокластеров, существенно модифицирующих спектр ФЛ ПК. С другой стороны, в работе [9] показано, что в обычных условиях слабая люминесценция молекул  $C_{60}$  резко

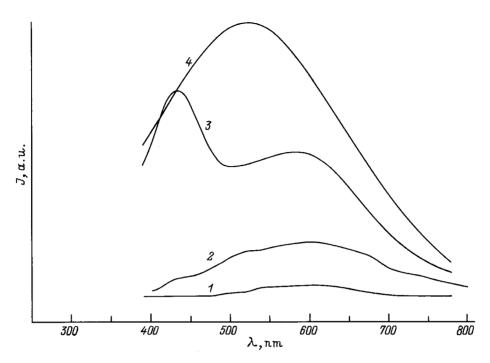
усиливается при внедрении их в ПК благодаря переносу носителей заряда из кремниевых нанокристаллитов в адсорбированные на их поверхности молекул С<sub>60</sub>. В то же время влияние углерода в других формах, например в виде его алмазоподобной модификации на свойства ПК, остается неизученным. Также необходимо отметить, что в большинстве работ по изучению люминесцентных свойств ПК [1–9] применялась традиционная методика измерения стационарных спектров ФЛ. Очевидно, что, применяя методику измерения разрешенных во времени спектров ФЛ [10], особенно для изучения систем ПК-адсорбат, можно дискриминировать в ряде случаев вклады в результирующий спектр ФЛ различных излучающих объектов и, следовательно, получить дополнительную информацию о механизмах ФЛ таких систем.

Целью настоящей работы было изучение особенностей разрешенной во времени ФЛ систем ПК-алмазоподобная пленка (АПП) углерода.

#### Методика эксперимента

Образцы ПК были получены по стандартной методике электрохимического травления кремния. Использовались пластины p-Si с удельным сопротивлением  $10\,\Omega\cdot {\rm cm}$  (КДБ-10), ориентации (100). На тыльную сторону пластин перед изготовлением ПК наносился алюминиевый омический контакт, а слои ПК формировались во фторопластовой ячейке с платиновым электродом. Травление осуществлялось в темноте в растворе  $48\%{\rm HF}:C_2{\rm H}_5{\rm OH}$  при соотношении компонент 1:1. Образцы ПК изготавливались при плотностях тока 10– $75\,{\rm mA/cm^2}$  и временах травления 1.5– $10\,{\rm min}$ .

АПП пленки углерода осаждались из плазмы ВЧ разряда (13.56 MHz) емкостного типа при низком давлении (0.8 Torr) и комнатной температуре подложки (300 K). Использовалась газовая смесь  $CH_4:H_2:N_2$ . В процессе осаждения подложка находилась под ВЧ потенциалом,



**Рис. 1.** Спектры фотолюминесценции АПП, ПК, ПК + АПП с наносекундным разрешением. На рис. 1, так же как и 2–4, по оси ординат масштаб линейный, l — длина волны.

равным  $1900 \, V \, [11]$ . Толщины АПП пленок измерялись на лазерном эллипсометре ЛЭФ-3М на длине волны  $632.8 \, \mathrm{nm}$  и изменялись в пределах  $50{\text -}100 \, \mathrm{nm}$ .

Разрешенные во времени спектры ФЛ ПК, АПП и систем ПК + АПП измерялись по методике, описанной в [10]. Для возбуждения использовался азотный лазер ( $\lambda=337.1\,\mathrm{nm}$ ) с длительностью возбуждающего импульса 10 пѕ и мощностью в импульсе 3 kW. Использовалась стробическая система регистрации, позволяющая записывать спектры ФЛ и исследовать кинетику их изменения. Спектры ФЛ записывались с наносекундной и микросекундной временной задержкой ( $t_d$ ) относительно максимума лазерного импульса при комнатной температуре.

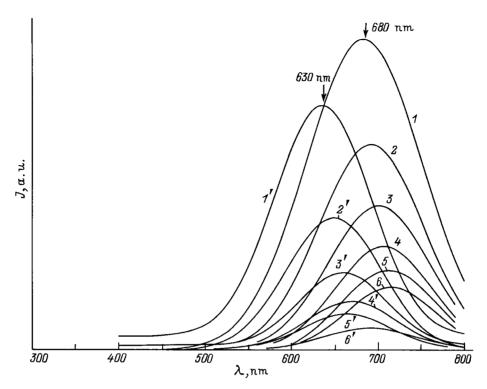
### Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлены наносекундные спектры ФЛ АПП углерода, нанесенных на кварцевую подложку (кривая 2,  $d=70\,\mathrm{nm}$ ) и на нетравленную поверхность Si (кривая I,  $d=70\,\mathrm{nm}$ ). Здесь же приведены наносекундные спектры ФЛ ПК (кривая 3,  $j=75\,\mathrm{mA/cm^2}$ ,  $t=5\,\mathrm{min}$ ) и системы ПК + АПП ( $d=70\,\mathrm{nm}$ , кривая 4). Как видно из рис. 1 (кривая 2) в спектре ФЛ АПП, нанесенной на кварцевую подложку, можно выделить полосу с максимумом  $600\,\mathrm{nm}$ , а также плечи при  $500\,\mathrm{u}$   $440\,\mathrm{nm}$  с коротковолновой стороны от нее. Однако интенсивность J ФЛ тонкой АПП ( $d=70\,\mathrm{nm}$ ), нанесенной на нетравленную поверхность Si (рис. 1, кривая I) существенно меньше, нежели для АПП, нанесенной на кварцевую подложку, а ее спектр бесструктурен. Данные различия

для тонких АПП на поверхности кремния могут быть обусловлены наличием центров безызлучательной рекомбинации на границе раздела АПП-кремний. Также необходимо отметить, что ФЛ АПП пленок короткоживущая и проявляется только в спектрах, измеренных с наносекундным разрешением. Одной из причин этого может быть образование сильносвязанной электрон-дырочной пары малого радиуса, что связано с малой диэлектрической проницаемостью АПП [12,13]. При измерении спектров ФЛ ПК с наносекундным разрешением наблюдается слабое излучение короче 590 nm. При измерении  $\Phi$ Л при  $t_d = 0$ , т. е. в максимуме лазерного импульса, максимум  $\Phi$ Л находится около 440 nm (рис 1, кривая 3). Интенсивность этого максимума ФЛ зависит от условий получения ПК и, обычно наблюдается при длительном травлении. Кроме того, в спектрах наблюдается полоса при 600 nm. В интегральных спектрах ФЛ ПК обычно преобладает излучение в области  $\lambda > 600 \, \mathrm{nm} \, [8,9]$ .

Нанесение тонкой ( $d=70\,\mathrm{ns}$ ) АПП на поверхность ПК приводит к сдвигу полосы от 600 до 540 nm и резкому увеличению ее интенсивности (рис. 1, кривая 4). При этом полоса 440 nm, наблюдаемая в спектре ФЛ ПК, исчезает.

Наблюдаемые изменения, по нашему мнению, обусловлены проникновением углерода в поры ПК в процессе нанесения АПП и образованием на поверхности кремниевых нитей углеродных нанокластеров [8]. Значительное увеличение интенсивности полосы ФЛ, характерных для АПП (при 600 nm), обусловлено, вероятно, переносом носителей заряда из кремниевых нитей в углеродные кластеры, адсорбированные на их поверхности. При этом

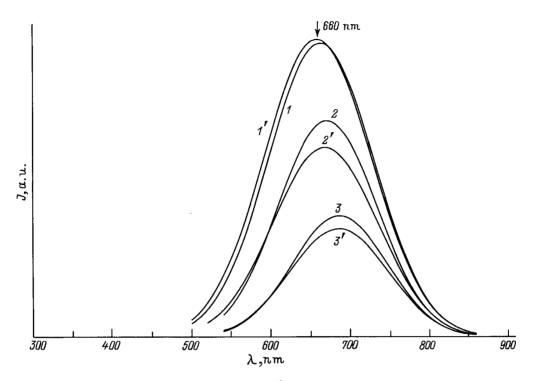


**Рис. 2.** Спектры фотолюминесценции (I-6),  $\Pi K + A\Pi\Pi$  (I'-6') с микросекундным разрешением. ( $\Pi K$  получен при  $J=70\,\mathrm{mA/cm^2}$ , время травления 5 min. Чувствительность кривых I', Z', Z

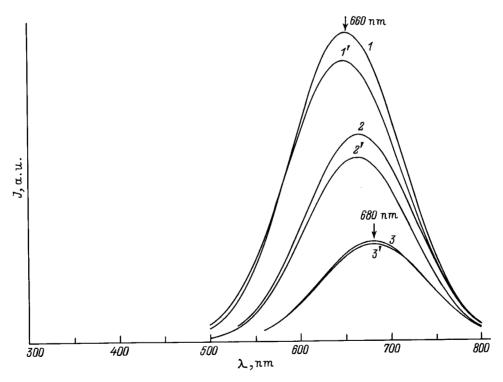
ПК играет роль генератора носителей заряда, а углеродные кластеры выступают как центры излучательной рекомбинации аналогично поверхностным состояниям в модели, предложенной Кохом с соавторами [7] и использованной авторами [9] для объяснения аномального увеличения интенсивности ФЛ молекул фуллерена, адсорбированных в слоях ПК. Наблюдаемый нами коротковолновый сдвиг полосы ФЛ от 600 до 540 nm обусловлен, вероятно, проявлением квантово-размерного эффекта, а его величина должна зависеть от размеров углеродных кластеров.

Несколько иной характер носят изменения спектров ФЛ ПК, измеренных с микросекундной временной задержкой, при нанесении на него АПП толщиной  $d = 70 \,\mathrm{nm}$  (рис. 2). Подчеркнем, что, по причинам, описанным выше, в микросекундном диапазоне АПП углерода не люминесцируют, т.е. спектры, представленные на рис. 2, обусловлены люминесценцией собственно слоев ПК и ПК + АПП. Как видно из рис. 2 в микросекундных спектрах ФЛ ПК наблюдается интенсивная полоса при 680 nm. При увеличении времени задержки от 0 до  $30\,\mu s$  максимум указанной полосы смещается в длинноволновую область спектра до 720 nm (рис. 2, кривые 1-6), что может быть связано с разбросом размеров кремниевых нитей [1]. На этом же рисунке представлены спектры ФЛ ПК после нанесения АПП (рис. 2, кривые 1'-6'), измеренные с такой же временной задержкой  $0-30\,\mu s$ . Видно, что после нанесения АПП спектр долгоживущей  $\Phi\Pi$  смещается в коротковолновую область спектра примерно на 50 nm.

Наблюдаемые изменения спектров долгоживущей ФЛ ПК при нанесении АПП также, вероятно, связаны с образованием на поверхности кремниевых нитей нанокластеров углерода. Данный вывод подтверждают изменения ФЛ, выполненные для слоев ПК, полученных при различных плотностях тока и, следовательно, имеющих различную пористость [4]. Поскольку при уменьшении пористости меньшее количество атомов углерода будет проникать в поры в процессе нанесения АПП, то логично предположить, что в этом случае количество и, возможно, размер углеродных кластеров, адсорбирующихся на поверхности кремниевых нитей, будут также уменьшаться. Действительно, как следует из рис. 3 и 4, на которых представлены спектры ФЛ ПК (с микросекундным разрешением), полученного при J = 35 и  $50 \,\mathrm{mA/cm^2}$  соответственно, заметного сдвига полосы 660 nm при нанесении АПП не наблюдается в отличие от образца ПК, имеющего большую пористость (рис. 2,  $J = 75 \,\text{mA/cm}^2$ ). При этом интенсивности соответственных полос несколько ниже, чем исходных ПК. Следует отметить, что наблюдаемые изменения в спектрах ФЛ ПК + АПП также могут быть связаны с образованием в процессе адсорбции углерода на границах раздела углеродный кластер-кремний химических связей и, следовательно, появлением новых центров излучательной рекомбинации. Последнее особенно сильно



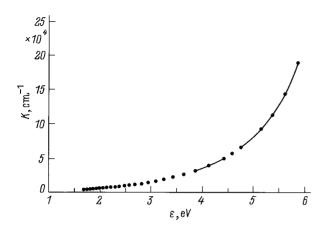
**Рис. 3.** То же, что на рис. 2, но ПК получен при  $J=35\,\mathrm{mA/cm^2}$ , время травления  $10\,\mathrm{min}$ .  $I-3-\Pi$ K,  $I'-3'-\Pi$ K + АПП. Чувствительность кривых I'-3' увеличена в 5 раз. Время задержки,  $\mu$ s: I-0, I-0, I-10.



**Рис. 4.** То же, что на рис. 2, но ПК получен при  $J=50\,\mathrm{mA/cm^2}$ , время травления 5 min. Время задержки то же, что и на рис. 3.

может влиять на интенсивность  $\Phi \Pi \ \Pi K + A\Pi \Pi$  в зависимости от пористости исходного  $\Pi K$ , что и наблюдается на эксперименте (рис. 3 и 4). С другой стороны, описанные изменения спектров  $\Phi \Pi$  при нанесении  $A\Pi \Pi$ 

не могут быть объяснены поглощением света в АПП и проявлением особенностей в спектре поглощения АПП. Представленная на рис. 5 спектральная зависимость коэффициента поглощения АПП свидетельствует о ее



**Рис. 5.** Спектральная зависимость коэффициента поглощения АПП (K)  $(d=70\,\mathrm{nm})$   $(\varepsilon$  — энергия фотонов).

высокой прозрачности в исследуемой области спектра (вплоть до  $300\,\mathrm{nm}$ ) и об отсутствии каких-либо особенностей в спектре. Отметим также, что оптическая ширина запрещенной зоны использованной АПП составляла около  $4\,\mathrm{eV}$ .

Принимая во внимание низкие температуры осаждения и высокие скорости роста АПП [11], использованных в наших экспериментах, наблюдаемые изменения люминесцентных свойств ПК не могут быть объяснены ни удалением адсорбата с поверхности кремниевых нитей [8], ни его модификацией в плазме ВЧ разряда, ни тем более изменением структуры кремниевых нанокристаллов. Описанные выше эффекты обусловлены, по нашему мнению, образованием в процессе осаждения АПП углеродных кластеров на поверхности кремниевых нитей. Наличие кластеров, а также то, что они могут выступать в качестве эффективных центров излучательной рекомбинации, и приводит, с одной стороны, к спектральным изменениям ФЛ, особенно в длинноволновой области спектра, а с другой стороны, к росту интенсивности коротковолновой (наносекундной) ФЛ.

## Список литературы

- [1] Canham L.T. // Appl. Phys. Lett. 1990. Vol. 57. P. 1046.
- [2] Cullis A.G., Canham L.T. // Nature. 1991. Vol. 353. P. 335.
- [3] Halimaoni A., Oules C., Bomchil G. et al. // Appl. Phys. Lett. 1991. Vol. 59. P. 304.
- [4] Свечников С.В., Саченко А.В., Сукач Г.А. и др. // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. 1994. Т. 27. С. 3.
- [5] Stutzman M., Brandt M.S., Rosenbauer M. et al. // Phys. Rev. 1993. Vol. B. 47. P. 4806.
- [6] Brandt M.S. et al. // Sol. St. Commun. 1991. Vol. 8. P. 307.
- [7] Koch F., Petrova-Koch V., Muschik T. et al. // Mat. Res. Soc. Proc. 1993. Vol. 238. P. 137.
- [8] Ельцов К.Н., Караванский В.А., Мартынов В.В. // Письма в ЖЭТФ. 1995. Т. 63. С. 106.
- [9] Feng Yan, Xi-mao Bao, Xiao-wei Wu. // Appl. Phys. Lett. 1995. Vol. 67. P. 3471.

- [10] Piryatinskii Yu.P., Kurik M.V. // Mol. Mat. 1992. Vol. 43. P. 1.
- [11] Semenovich V.A., Klyui N.I. // J. of CVD. 1995. Vol. 4. P. 29.
- [12] Watanabe Ichiro, Inoue Makoto. // Jap. J. of Appl. Phys. 1983. Vol. 22. P. L176.
- [13] *Бабаев А.А., Абдулвагабов М.Ш., Теруков Е.И.* и др. // Неорган. материалы. 1991. Vol. 27. P. 2205.